

■仕様

型番		TI-56L	TI-56K	TI-66W
用途		厚物	薄物	広範囲
測定方式		超音波パルス反射方式		
再現性		±0.1mm		B探触子/±0.02mm、 L探触子/±0.1mm
測定精度		1.5~19.9mm/±0.1mm、 20.0~250.0mm/ ±0.5% rdg ^{※1}	0.8~19.9mm/±0.1mm、 20.0~80.0mm/ ±0.5% rdg	0.4~99.9mm/±0.05mm、 100.0~250.0mm/ ±0.2% rdg ^{※1}
使用周波数		5MHz		B探触子/10MHz、 L探触子/5MHz
最小パイプ サイズ	外径	約φ30mm以上		B探触子/約φ10.5mm以上、 L探触子/約φ30mm以上
	肉厚	約1.5mm以上		B探触子/約1.5mm以上、 L探触子/約3mm以上
探触子		ケーブル長1m・LEMOコネクター付き・ 探触子径φ13.0mm(接触面径φ11.5mm)		
電源		単3乾電池×1本(テスト用付属)		
サイズ		69×30×144mm		
重量(電池含む)		本体/約150g、探触子/50g	本体/150g、探触子/50g×2本	
付属品		探触子・カプラント・ 5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース		

※1 rdgはreading digitsの略で表示値の意味です。